

«3D-EBSD современные технологии получения 3-х мерных изображений, анализа фазового состава, структуры и текстур кристаллических материалов методом дифракции отраженных электронов в системах с двойным пучком»

Москва, ИМЕТ им. Байкова
20 - 22 апреля 2010 г.

| | |
|--------------------------------------|--|
| Ф.И.О. | |
| Учреждение | |
| Должность, научное звание | |
| Адрес | |
| Телефон, e-mail | |

1. Пожалуйста, укажите на каком микроскопе Вы работаете на сегодняшний день?
.....
2. Предполагает ли Ваш институт (предприятие) в ближайшее время приобретать микроскоп (аналитическое оборудование)?.....
Если ДА, то какой?.....
.....

Заполненную форму необходимо отправить по факсу + 7 (495) 933 51 55 или по электронной почте Komissarov@zeiss.ru

Спасибо за Ваше участие!

